## 金刚石线切割机、研磨抛光机对氧化锌材料的切割、研磨、抛光工艺

氧化锌(ZnO),俗称锌白,是锌的一种氧化物,难溶于水,可溶于酸和强 碱。它是一种常用的化学添加剂,广泛地应用于塑料、硅酸盐制品、合成橡胶、 润滑油、油漆涂料、药膏、粘合剂、食品、电池、阻燃剂等产品的制作中。氧化 锌的能带隙和激子束缚能较大,透明度高,有优异的常温发光性能,在半导体领 域的液晶显示器、薄膜晶体管、发光二极管等产品中均有应用。氧化锌的硬度 约为 4.5,是一种相对较软的材料。其热稳定性和热传导性较好,而且沸 点高,热膨胀系数低,在陶瓷材料领域也有用武之地。

## 切割

将直径 20mm、长 50mm 的圆柱形氧化锌材料切割成 1mm 厚的圆形薄片, STX-202A 金刚石线切割机当为首选。该切割机适合脆性材料及小规格材料的薄 片切割和精密切割。

首先,将树脂陶瓷块、载物板、氧化锌放到加热平台上加热,当温度达到80℃ 时,依次在载物板、树脂陶瓷块上均匀地涂上石蜡。先将一块树脂陶瓷块放在载 物板中间位置,再将氧化锌平放在树脂陶瓷块的中间位置,然后用另两块树脂陶 瓷块夹立在氧化锌两侧,用以保护及稳固氧化锌,进行压实粘牢后取下冷却。

其次,将十字夹具锁紧在工作台上,再将粘有氧化锌的载物板锁紧在十字夹 具上。松开工作台固定螺母,旋转工作台使粘立有树脂陶瓷块的一侧为正前面, 锁紧工作台。拧开二维夹具螺母, 调整好水平角度后锁紧。打开控制盒, 选择手 动控制,按"上升"或"下降"进行 Z轴方向调整,使金刚石线贴近树脂陶瓷块 的上表面。再旋动千分尺调整 Y 轴方向, 使金刚石线移至树脂陶瓷块外表面的边 缘处。此时,根据实际情况适量地旋转工作台,使金刚石线与树脂陶瓷块外表面 平行后锁紧工作台。然后取下十字夹具,并装卡在垂直方向的夹道中。再次旋动 千分尺,调节到适当的初切面的位置即可。

最后,依次安装好防水罩,将装有红油的冷却液盒放在切割机下面,连接出 液管、水管、水泵,接通水泵电源。调整出液管至适当位置及高度,要使红油能 够浇到氧化锌的中间部分,以确保良好的冷却效果,又要避免二者在切割过程中 发生碰撞。点击主轴转数设置框,设为260 rpm;点击低速切割设置框,设为0.3 mm/min; 点击回程速度设置框,设为20 mm/min; 点击行程设置框,设为25 mm (考虑包角的因素)。依次点击主轴运行、选择低速切割、点击切割停止、点击 切割运行,即开始进行切割。切割完成后,点击主轴停止,调节千分尺进程为

1.32 mm(考虑金刚石线线径 0.3 mm 和抖动偏移量 0.02 mm),再按照前面的顺序 依次点选,即进行第二刀切割,待切割完成后,重复此操作即可切得多片薄片。 研磨抛光

鉴于氧化锌的硬度相对较软,且磨抛面直径为 20mm,采用 UNIPOL-802 精密研磨抛光机进行磨抛即可。

首先,将氧化锌薄片、0.76kg的载样盘在加热平台上加热到80℃,

其次,先将研磨抛光机的两个支撑臂松开,旋至机体的外侧,用铸铁花盘上的三个定位销对准机体托盘上的三个安装孔,然后慢慢放实。旋回两个支撑臂,调节两个支撑滚轮,使其和修盘环的接触点与修环盘的圆心构成的两直线间夹角在90°~150°间,以便载样盘套上修盘环后可以在其中顺畅运转。上下移动支撑臂,使固定臂上的支撑滚轮位于修盘环高度的二分之一处。以套上修盘环的载样盘位置为基准,调整支撑臂轴向位置。当支撑臂移动至最外侧时,使载样盘的边缘刚好能够探出研磨盘;当支撑臂移动至最内侧时,使载样盘的边缘能够经过研磨盘中央的中心孔,锁紧固定螺丝即可。

再次,将装有 W7 刚玉磨料的 SKZD-2 型滴料器,放置在研磨抛光机的后方平台上,调整好滴料管位置。然后调节研磨抛光机定时器表盘右下角的定时单位螺丝旋钮,选择 min,调节左下角的定时范围螺丝旋钮,选择 0~30 的范围,再转动红色指针至 20。打开滴料器,在铸铁花盘上滴上适量磨料后,放上空的载样盘并套上修盘环。将研磨抛光机的转数调整旋钮进行归零后(每次启动机器前都要进行归零操作,避免造成下一次开机时误操作)打开机器,转数调节为 30rpm,打开工位开关,调节至最大速度,即开始对铸铁花盘进行修盘(为了去除盘上附有其他粒度的磨料及杂物)。修盘结束后,用清水清洗铸铁花盘、载样盘、修盘环。然后将粘有氧化锌薄片的载样盘倒置在铸铁花盘上,套上修盘环。调节定时范围螺丝旋钮,选择 0~12 的范围,转动定时器红色指针至 7min。归零后开机,调节转数为 30rpm,调节支撑臂速度,使载物块横向的往复移动,以保证薄片研磨的均匀性。研磨完成后,取下载样盘、修盘环和铸铁花盘用清水清洗。

最后,先将表面附有磁力垫的铝盘安放在机体上。再将合成革抛光垫粘贴在磨抛底片上,粘贴时要均匀的摊开抛光垫,以便消除粘合面的气泡,保证抛光面的平整度。然后用清水清洗抛光垫,再将其安放在磁力垫上(磨抛底片与磁力垫间不能有水,避免研磨过程中磨抛底片发生滑动)。将装有50nm的二氧化硅抛光液的SKZD-3型滴料器放置在研磨抛光机的后方平台上,调节好位置。然后使用修铸铁花盘的方法对抛光垫进行修垫,定时时间选择5min,转数选择80rpm。待修垫完成后,用清水清洗抛光垫、载样盘、修盘环。再依次将粘有氧化锌薄片

的载样盘、修盘环放在抛光垫上,并压上配重块,加压至 1.96kg。定时时间选择为 20min,调节转数为 110rpm,打开工位开关,调节至最大速度,开始对薄片进行抛光。抛光结束后,用清水清洗载样盘,然后在加热平台上加热,取下氧化锌薄片,使用酒精清洗即可。

程專戶,便用個個用戶之下。 如果需要对其进行双面研磨抛光,只需对另一面进行相同操作即可。但在操 作过程中要注意对已磨抛完毕表面的保护。